



## 激光光斑测量仪

文献类型: 专利

作者 侯再红<sup>1</sup>; 吴毅<sup>1</sup>

发表日期 2002-02-20

专利国别 中国

专利号 cn2478088

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

是否PCT专利 是

公开日期 2009-10-15; 2011-07-13

申请日期 2001-05-17

语种 中文

专利申请号 cn01237872

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/92]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 侯再红,吴毅. 激光光斑测量仪, 激光光斑测量仪. cn2478088. 2002-02-20.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: 合肥物质科学研究院

浏览	下载	收藏
345	101	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。